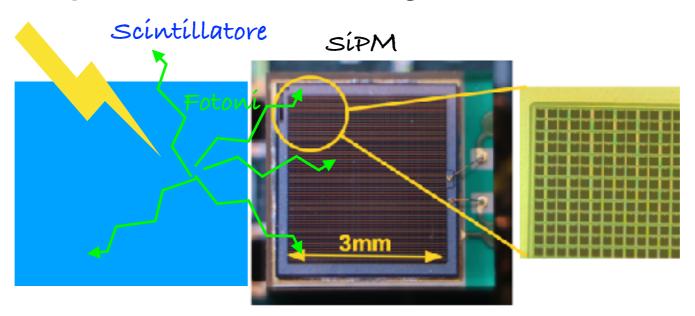
# Rivelatori di luce SiPM Parte 1

#### SiPM in breve

È un fotomoltiplicatore al Si, basato su una giunzione PN, costituito da un array di microcelle SPAD che operano in modalità Geiger

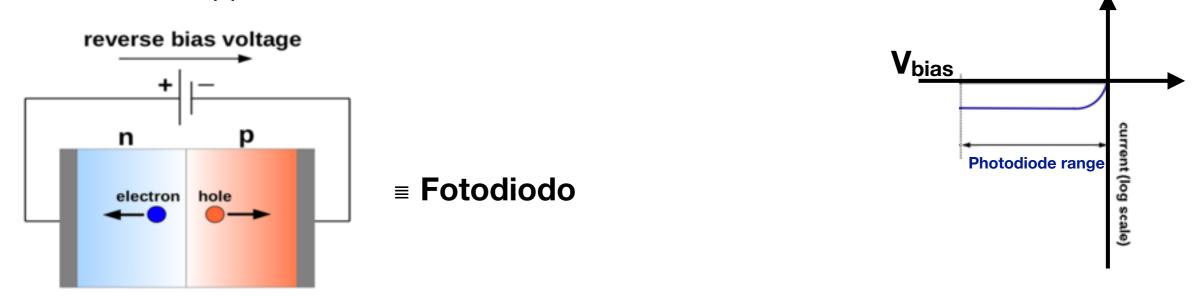


#### **VANTAGGI:**

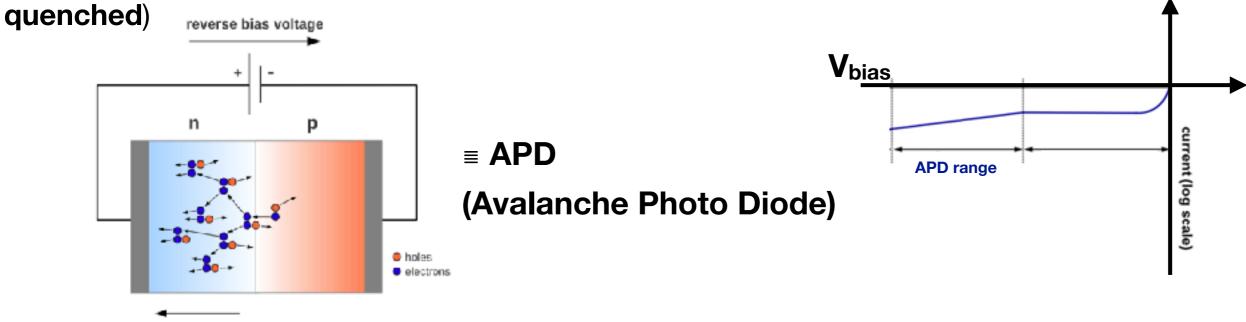
- più compatti (qch. mm² vs. tubo a vuoto ~10 cm)
- più robusti
- insensibili ai campi magnetici
- operano a basse tensioni di lavoro (30 V vs. 1-2 kV) pur avendo guadagni ~10<sup>6</sup>
- maggiore efficienza quantica (50% vs. 25%)
- rivelare bassi segnali di luce (arrivano fino al singolo fotone)
- rumore al livello di singolo fotone
- può discriminare il numero esatto di fotoni incidenti come livelli discreti
- permette di ottenere uno spettro ben risolto (PMT ha gain variabile e più rumore)
- ottime proprietà temporali (usati in CMS, PET)

# Da fotodiodo a SPAD (1)

Giunzione PN in Si polarizzata inversamente -> quando fotone ottico incide nella regione di svuotamento crea coppia  $e^-h^+$  che sotto l'azione di  $\underline{E}$  crea corrente I



Se aumento V entro in un regime in cui gli elettroni accelerati producono altre coppie. È un regime proporzionale (I÷V), il guadagno è limitato (~100), e la valanga si auto-smorza (self-



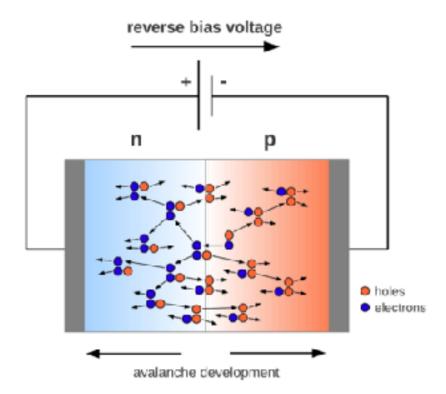
avalanche development

# Da fotodiodo a SPAD (2)

Con V<sub>bias</sub>>V<sub>break-down</sub> (>5x10<sup>5</sup> V) sia e- che h+ molto accelerati creano e--h+ secondari

- -> il fotone iniziale da origine a I macroscopica e il Si diventa conduttivo (fa breakdown)
- ≡ nasce una SCARICA GEIGER con un altissimo numero di portatori (~106)

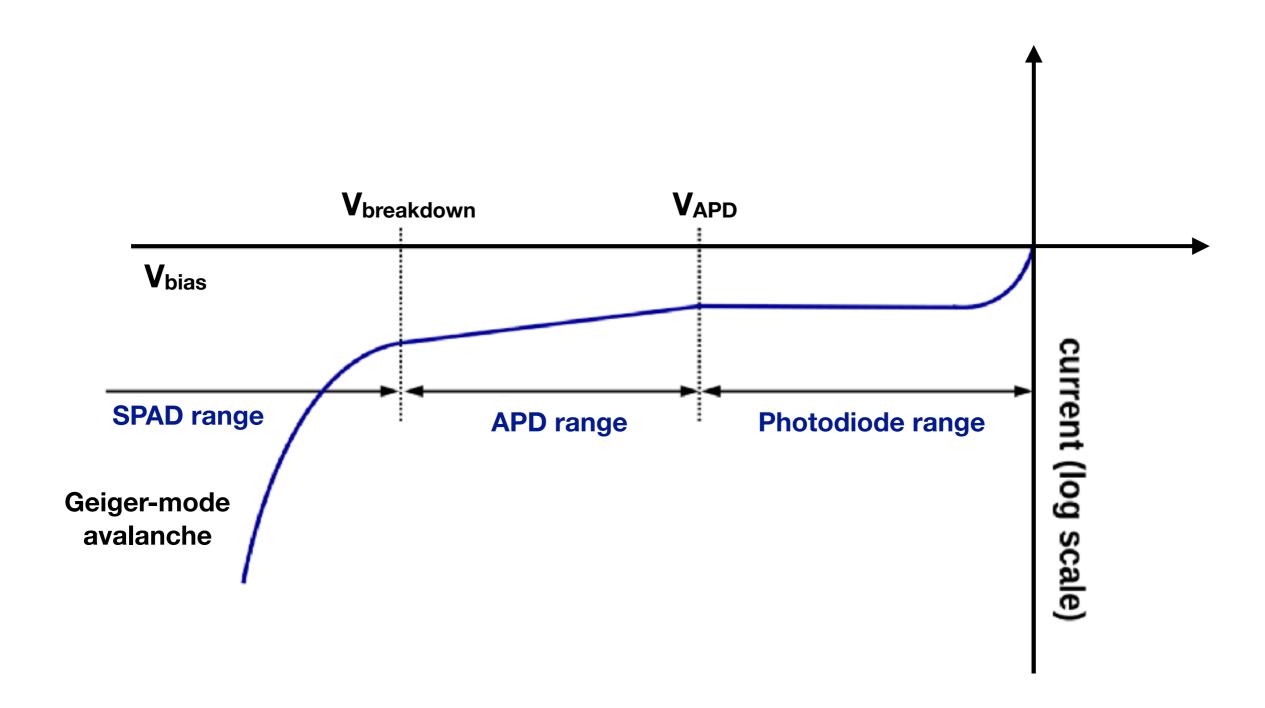
È un regime **non proporzionale** e servono resistenze esterne per smorzare la valanga



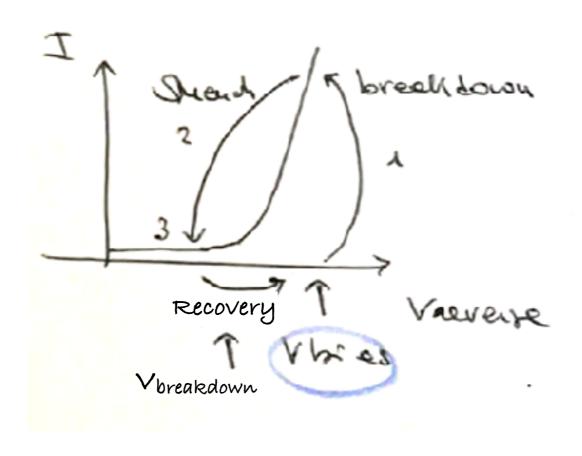
#### Single Photon Avalanche Diodes (SPAD)

Ríesce a rívelare il singolo fotone grazie all'alto guadagno

# Da fotodiodo a SPAD (3)



## Ciclo di lavoro nello SPAD



- 0. Polarizzo il SiPM con V<sub>bias</sub>>V<sub>breakdown</sub>
- 1. Quando la radiazione incide genera coppia e-h e parte la scarica Geiger (breakdown)
- 2. La caduta di potenziale su RQ (resistenze di quenching esterne) smorza la I
- 3. Quando V<V<sub>breakdown</sub> la cascata si ferma
- 4. Entro il tempo **t**<sub>recovery</sub> (τ<sub>rec</sub>) il sistema ritorna a V<sub>bias</sub>

### Da SPAD a SiPM

Il segnale è il medesimo indipendentemente dal numero di fotoni incidenti -> perdo l'informazione sul numero di fotoni incidenti e quindi sull'energia depositata nello scintillatore. Soluzione:

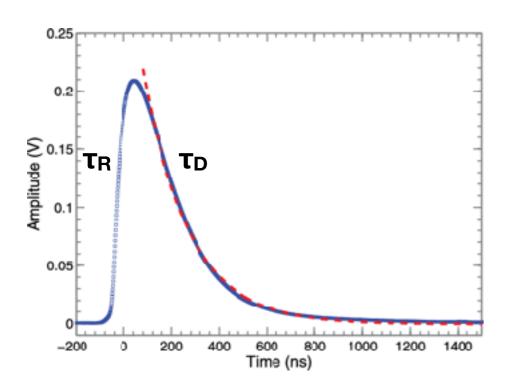
Il SiPM è costituito da un array denso di piccoli SPAD (µcelle): 100-1000 /mm²

- Si attivano solo le celle su cui un fotone deposita energia
- La probabilità che più fotoni attivino una µcella è bassa grazie alle piccole dimensioni (µm)
- Ogni cella ha cascata separata

$$\sum_{i=\mu celle} I_i = N_{celle} I_{cella} \qquad \begin{array}{l} \bullet \ \ N_{\mu celle} \approx N_{\gamma} \\ \bullet \ \ \dot{E} \ \textbf{segnale} \ \textbf{quasi-analogico di output, che mantiene} \\ \textbf{l'informazione sull'ampiezza del flusso di fotoni } N_{\gamma} \end{array}$$

Accoppiando SiPM a scintillatore: ho informazione su N<sub>v</sub> prodotti nello scintillatore al passaggio della particella con N<sub>v</sub> ÷ E<sub>particella</sub>

## Forma dell'impulso



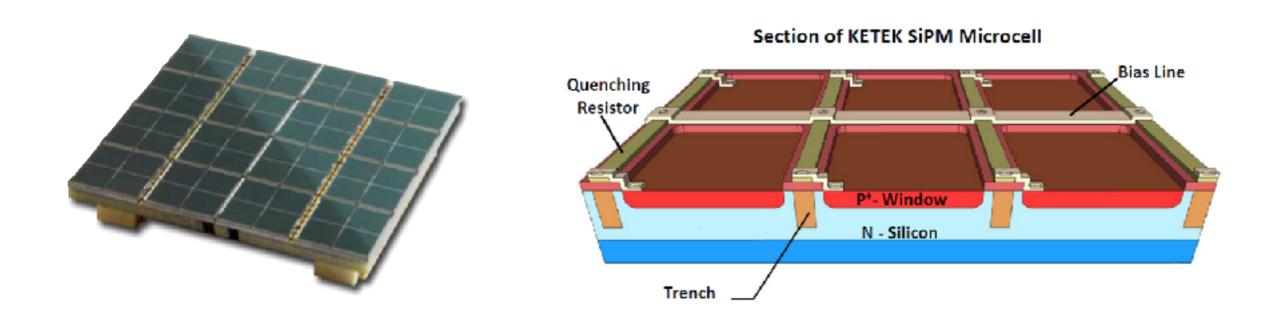
- II Rise Time (τ<sub>R</sub>): è dato dal t di formazione della valanga e dal t di transito (che è diverso per segnali che partono da punti diversi dell'area attiva)
- II Decay Time (τ<sub>D</sub>): è dato dal tempo di recovery della µcella

$$\tau_{rec} = C_D \cdot (R_Q + R_S \cdot N) \begin{tabular}{l} $C_D = \text{capacita della } \mu \text{cella} \\ $R_q = R$ di quenching della } \mu \text{cella} \\ $R_s = \text{ogni resistenza in serie col sensore} \\ $N = \text{numero di } \mu \text{celle} \\ \end{tabular}$$

Durante il  $\tau_{rec}$  la cella può registrare impulsi ma il guadagno sarà minore (perchè V<V<sub>bias</sub>) => l'impulso sarà più basso a parità di energia infatti  $I_{out}$ , è proporzionale alla  $Q_{tot}$ , data da:

$$Q_{tot} = N_{fired} \cdot G \cdot q$$
 q = e G = guadagno della singola  $\mu$  cella (fz. di V) Nfired = numero  $\mu$  celle che danno segnale

### Fill factor



Attorno ad ogni µcella c'è dello **spazio morto** (separazione tra le celle, R<sub>Q</sub>, lettura segnale, polarizzazione...), che è circa il medesimo per ogni µcella.

fill-factor = % della superficie del SiPM che è sensibile alla luce

- => **Compromesso**: maggiore dimensione cella dà:
  - alti F, PDE e Gain
  - ② alti C<sub>D</sub>, τ<sub>rec</sub> e minor range dinamico